

2016年 8月 1日

芝浦メカトロニクス株式会社
芝浦エレテック株式会社

『VACUUM 2016 真空展 (9/7~9)』に出展

芝浦メカトロニクス(株)と芝浦エレテック(株)は「VACUUM 2016 真空展」に下記のとおり出展いたします。
IoTデバイスの薄型化に貢献、および環境負荷低減をコンセプトとした真空技術をご紹介します。
また、『弊社の製品がどのような業界で活躍しているのか』、『お客様がお悩みの課題を解決できるのか』といったテーマについてご紹介をさせていただきます。

- 記 -

日 時 : 2016年 9月7日(水)~9日(金) 10:00~17:00

会 場 : パシフィコ横浜 (横浜市西区みなとみらい 1-1-1)
みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩 3分

展示ブース : 展示ホール B 小間番号 V-117

真空展HP : <http://www.nikkan.co.jp/eve/vacuum/>



主な出展品目 :

■ 芝浦メカトロニクス株式会社

- 1) 自動車部品用スパッタリング装置
- 2) 光学部品用スパッタリング装置
- 3) 半導体電子部品用スパッタリング装置
- 4) 研究開発用スパッタリング装置

■ 芝浦エレテック株式会社

- 1) 実機展示
 - *小型真空応用装置
 - *ピストンポンプ (PSL-20S-101, PSL-100)
 - *オイルレスポンプ (GSL-100YB)
 - *油回転真空ポンプ (DRP-180Y II)
 - *油拡散真空ポンプ (ESV-3 カットモデル)
 - *ピラニ真空計 (PG-20S)
- 2) パネル展示
 - *マイクロ波応用装置
 - *レーザ加工事業
 - *中古装置事業
(販売・買取・レンタル・リニューアル)

- 以上 -

【お問い合わせ先】

芝浦エレテック株式会社 CSセンター CS企画担当

e-mail : esc@shibaura.co.jp

web サイト : <http://www.shibaura.co.jp/eletec/>